

# 創業80年を越えるTDKの歩み

- 1935 ● フェライトコアの生産を目的とし、東京市芝区(現港区)に東京電気化学工業株式会社を設立
- 1937 ● フェライトコアの量産開始
- 1951 ● 平沢工場にて並形円筒セラミックコンデンサ生産開始
- 1959 ● ロサンゼルスに海外初の駐在員事務所開設
- 1960 ●
- 1961 ● 株式を東京証券取引所第一部へ上場
- 1966 ● シンクロカセットテープ発売
- 1968 ● 米国で音楽用カセットテープ「SD」発売
- 1970 ●
- 1972 ● デュッセルドルフに現地法人設立
- 1978 ● VHS方式「スーパーアビリン・ビデオカセット」発売
- 1980 ● 積層チップインダクタ発売
- アモルファス材料を使用した磁気ヘッド発売
- 1982 ● ニューヨーク証券取引所に上場
- 1983 ● 社名をTDK株式会社(TDK Corporation)に変更
- 1986 ● 香港の磁気ヘッド製造会社SAE Magnetics (H.K.) Ltd.を買収
- 1987 ● 驚異的な高記録密度を可能にした薄膜磁気ヘッド発売
- 1990 ● 千葉県市川市にテクニカルセンター完成
- 1994 ● 高密度記録 AMR ヘッド発売

- 2000 ● 米国の磁気ヘッドメーカー Headway Technologies, Inc.を買収
- 2003 ● 米国の通信装置用電源開発企業 Innoveta Technologies, Inc.を買収
- 2005 ● リチウムポリマー電池製造 / 販売会社 Amperex Technology Ltd.を買収
- 電源製品の専門会社、ラムダを買収
- 2007 ● TDKブランド記録メディア販売事業を米国の Imation Corp. に譲渡
- 2008 ● 電子デバイスメーカー EPCOS AG を TOB により買収、事業統合
- 2009 ● 「フェライトの発明とその工業化」が、IEEE マイルストーンに認定
- 2010 ●
- 2016 ● センサメーカー Micronas Semiconductor Holding AG を買収
- 米国の HDD ヘッド用サスペンションメーカー Hutchinson Technology Inc. を買収
- MEMS 慣性センサメーカー Tronics Microsystems SA を買収
- 2017 ● Qualcomm Incorporated との業務提携ならびに合併会社の設立
- センサメーカー InvenSense, Inc. を買収
- ASIC (特定用途向け集積回路) の開発を行う ICsense NV を買収
- 2018 ● TOF 方式の MEMS センサメーカー Chirp Microsystem, Inc. を買収
- プラズマ発生装置メーカー Relyon Plasma GmbH を買収
- 3D 組込パワーソリューションズ的设计会社 Faraday Semi LLC を買収
- 2020 ●

## TDKが社会にインパクトを与えた4大イノベーション

### Innovation 01

フェライト



### Innovation 02

音楽用カセットテープ



### Innovation 03

ファイン積層テクノロジー



### Innovation 04

薄膜ヘッド技術

